

SƠ YẾU LÍ LỊCH

- 1. Họ tên:** OGAWA AKIRA
- 2. Tên dự án:** Nâng cao năng lực xử lý đơn đăng ký sáng chế và nhãn hiệu của Cục Sở hữu Trí tuệ
- 3. Lĩnh vực:** Sở hữu trí tuệ
- 4. Tuổi:** 48
- 5. Ngày sinh:** 6/6/1975
- 6. Quốc tịch:** Nhật Bản
- 7. Hôn nhân và số người phụ thuộc:**
Đã kết hôn, có 3 người phụ thuộc
- 8. Địa chỉ:**
Căn hộ 509, 1-6-1, Kamiochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama 338-0001, Nhật Bản
- 9. Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn:**
- (1) Nghề nghiệp:
Phó trưởng ban thẩm định, Ban khiếu nại và xử lý khóa 23 và 25 (Dược phẩm và Công nghệ sinh học), Văn phòng Sáng chế Nhật Bản
- (2) Học vấn:
03/1998: Bằng Cử nhân Kỹ thuật, Đại học Tokyo, Khoa Kỹ thuật Hệ thống địa chất
03/2000: Bằng Thạc sĩ về Đổi mới Hệ thống của Trường Kỹ thuật, Đại học Tokyo

10. Quá trình công tác:

Cơ quan	Thời gian	Chức vụ
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp	04/2000	Công chức nhà nước
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	04/2000-03/2004	Phòng Vật lý (Ổng điện tử) Trợ lý thẩm định
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	04/2004-05/2007, 04/2008-06/2008,	Phòng Vật lý Nano (Ổng điện tử) Thẩm định viên
Văn phòng cấp bằng sáng chế châu Âu (Văn phòng sáng chế Nhật Bản)	05/2007-04/2008	Chương trình học bổng ở nước ngoài dành cho công chức (Xem mục 11.(2)a)
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	07/2008-06/2009	Ban Hoạch định chính sách hệ thống thẩm định Trợ lý Giám đốc
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	07/2009-09/2010	Phòng Vật lý Nano (Điều khiển hiển thị) Thẩm định viên
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	10/2010-06/2012	Phòng Quan hệ Quốc tế, Ban Chính sách Khu vực thứ 2, Phó Giám đốc (Xem 11.(2)b)
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	07/2012-03/2013	Phòng Vật lý Nano (Năng lượng nguyên tử) Thẩm định viên
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	04/2013-11/2013	Phòng Quan hệ Quốc tế, Ban Chính sách Đa phương, Phó Giám đốc (Xem phần 11.(2)c)
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	11/2013-03/2016	Phòng Đo Lường (GPS, RADAR, LIDAR) Thẩm định viên
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	04/2016-02/2017	Ban khiếu nại và xử lý 2 (Thiết bị phân tích, chẩn đoán) Phó chủ tọa
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	03/2017-03/2018	Văn phòng hoạch định chính sách khiếu nại và xử lý Phó Giám đốc
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	04/2018-03/2020	Phòng Quang học Ứng dụng (Mực, Mực in, Chất cảm quang) Phó Giám đốc thẩm định
Tổng công ty KDDI (Văn phòng sáng chế Nhật Bản)	04/2020-03/2022	Phòng Sở hữu trí tuệ Giám đốc phụ trách Kiện cáo và Hỗ trợ liên doanh (Trao đổi nhân sự giữa khu vực nhà nước và doanh nghiệp tư nhân)
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	04/2022-09/2023	Phòng Thiết bị Quang học (Máy ảnh, Ống kính) Giám đốc
Văn phòng Sáng chế Nhật Bản	10/2023-	Ban khiếu nại và xử lý khóa 23 và 25 (Dược phẩm và Công nghệ sinh học), Phó trưởng ban thẩm định
		Thành tích: • Thẩm định cấp bằng sáng chế Thẩm định 150 đơn, trong đó có 50 đơn thuộc lĩnh vực Dược phẩm và Công nghệ sinh học.
		• Thẩm định sáng chế Thẩm định khoảng 2100 đơn đăng ký sáng chế kỹ thuật như trên
		• Quản lý Quản lý đội ngũ 10 thẩm định viên để thẩm định 4000-5000 đơn sáng chế mỗi năm, Kiểm tra hồ sơ, tham vấn cho thẩm định viên để đạt chất lượng công việc
		• Kinh nghiệm tại nước ngoài Xem mục 11.(2)a-c.

11. Thông tin khác:

(1) Kinh nghiệm chuyên gia JICA:

(2) Kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài:

- a. Được cử đến Văn phòng Sáng chế Châu Âu (EPO) tại Hà Lan theo chương trình học bổng nghiên cứu về Dịch thuật bằng máy trong EPO, Nội lỏng quy định về dịch thuật, Hệ thống truy xuất trong EPO và Sửa đổi Công ước Sáng chế Châu Âu
- b. Tham gia hợp tác với các Cục Sở hữu trí tuệ trong khu vực APEC, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Tổ chức các hội thảo và giảng dạy về quyền sở hữu trí tuệ tại một số Cơ quan sở hữu trí tuệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ.
- c. Tham gia vào cuộc họp song phương và đa phương với Châu Âu và Hoa Kỳ để đàm phán về việc hài hòa hóa hệ thống cấp bằng sáng chế.

(3) Chứng chỉ:

TOEIC 925 (2010)

(4) Hồ sơ thành viên tổ chức:

(5) Bài viết luận:

- Sự phụ thuộc tốc độ tải của cường độ cát Sanjome Andesite, Doboku Gakkai Ronbunshu 2003 No.743, Hiệp hội kỹ sư xây dựng Nhật Bản
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscej1984/2003/743/2003_743_125/_pdf/-char/ja
- Chứng minh quyền sở hữu trí tuệ phiên bản tiếng Nhật (Merges, Robert P.), thành viên dự án dịch thuật, từ 2011 đến 2012
<https://www.keisoshobo.co.jp/files/9784326403479.pdf>
- Thủ tục sau cấp bằng theo AIA (Đạo luật sáng chế của Mỹ), Tokugikonshi, Vol.288, 2018
<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/288/288tokusyu4.pdf>

12. Thời gian công tác dự kiến:

Từ đầu tháng 4 năm 2024 đến đầu tháng 4 năm 2026